PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-048680

(43) Date of publication of application: 15.02.2002

(51)Int.CI.

G01M 11/02 G01J 4/04

GO1N 21/21

(21)Application number : 2000-233772

(71)Applicant : ANRITSU CORP

KOSEKI TAKESHI

(22) Date of filing:

01.08.2000

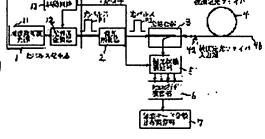
(72)Inventor: KOSEKI TAKESHI

(54) POLARIZATION MODE DISPERSION DISTRIBUTION MEASURING METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL FIBER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polarization mode dispersion distribution measuring method and apparatus which achieves measurement and computation of parameter values indicating polarization characteristics of a plurality of wavelength plates utilizing an optical time domain reflectomer practical used as a measuring apparatus of the propagation loss and back scattered characteristic distribution of optical fibers by accomplishing a modeling of an optical fiber to be measured in a serial connection of the plurality of wavelength plates.

SOLUTION: An optical pulse having a desired angular frequency and a pulse width emitted from an optical pulse generator 1 gets the polarization thereof with a polarization controller 2 to be incident from one end 4a of an optical fiber 4 to be measured through a photocoupler 33. Receiving back scattered light from the optical fiber 4



through the photocoupler 3, a polarization state measuring part 5 outputs a stokes parameter. A Johns set computing part 6 inputs the stokes parameter at a desired time interval to be stored as time series data of the stokes parameter and the time series of a Johns set is computed for three kinds of polarization states from the time series data of the stokes parameter. A polarization mode dispersion distribution computing part 7 computes a parameter indicating the polarization characteristic of the optical fiber 4 using the time series of the Johns set. Thus, a polarization mode dispersion distribution of the optical fiber 4 is computed from the parameter indicating the polarization characteristic for two kinds of desired angular frequencies.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-48680 (P2002-48680A)

(43)公開日 平成14年2月15日(2002.2.15)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I		テーマコード(参考)
G01M	11/02	G 0 1 M	11/02 K	2G059
G 0 1 J	4/04	G01J	4/04 A	
G 0 1 N	21/21	G 0 1 N	21/21 Z	

審査請求 未請求 請求項の数2 〇1. (全 17 頁)

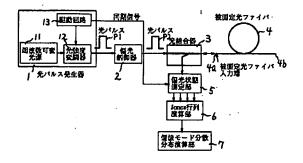
		各重明水 木明水 明水坝の数2 OL (主 17 貝)
(21)出願番号	特顧2000-233772(P2000-233772)	(71)出額人 000000572
		アンリツ株式会社
(22)出願日	平成12年8月1日(2000.8.1)	東京都港区南麻布5丁目10番27号
		(71)出顧人 596043704
		小関 健
		埼玉県川口市発町3-11-17-903
		(72)発明者 小関 健
		埼玉県川口市栄町 3 - 11-17-903
	·	Fターム(参考) 20059 AA02 BB15 EE05 FF04 CC04
		CC08 CC09 JJ19 JJ20 JJ22
		KKO4 MMO1
		1

(54) 【発明の名称】 光ファイバの偏波モード分散分布測定方法及び装置

(57)【要約】

【課題】光ファイバの偏波モード分散分布測定装置を提供する。

【解決手段】光パルス発生器1から出射された所望の角周波数、パルス幅を有する光パルスは偏光状態を偏光制御器2で制御され、光結合器3を介して被測定光ファイバ4の一端4aから入射される。光ファイバ4からの後方散乱光を光結合器3を介して受けた偏光状態測定部5はストークスパラメータを出力する。ジョーンズ行列演算部6はストークスパラメータを所望の時間間隔で取り込んでストークスパラメータの時系列データとして蓄え、3種類の偏光状態についてのストークスパラメータの時系列データからジョーンズ行列の時系列を演算する。偏波モード分散分布演算部7はジョーンズ行列の時系列を開りて光ファイバ4の偏光特性を表すパラメータを演算し、2種類の所望の角周波数についての偏光特性を表すパラメータから光ファイバ4の偏波モード分散分布を演算する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被測定光ファイバの入射端に異なる偏光 状態を有する光パルスを各々入射し、該入射端と同一の 端面側に設けたストークスアナライザを用いて、各々の 入射光パルスに対応する前記被測定光ファイバからの後 方散乱光の偏光状態をストークスパラメータの時系列デ ータとして測定し、該測定された異なる入射偏光状態に 対応するストークスパラメータの時系列データを用い て、前記被測定光ファイバの偏光特性を記述するジョー ンズ行列の時系列を演算し、該演算されたジョーンズ行 10 列の時系列を用いて、前記被測定光ファイバの偏光特性 を表すパラメータの前記被測定光ファイバに沿った分布 を演算する一連の手続き (Step 1, Step 2, Step 3, St ep4)を、前記被測定光ファイバの入射端にキャリア周 波数の互いに異なる2つの光パルスを入射して行い (St ep5, Step6)、各々のキャリア周波数を有する入射光 パルスに対応して演算された前記被測定光ファイバの偏 光特性の分布を表すパラメータを用いて差分演算を行う ことにより、前記被測定光ファイバを透過する光に対応 する偏波モード分散の前記被測定光ファイバに沿った分 20 布を測定する(Step 7)ことを特徴とする光ファイバの 偏波モード分散分布測定方法。

【請求項2】 キャリア周波数の互いに異なる光パルス の出射が可能であって、第1の光パルスを出射する光パ ルス発生器(1)と、

出射光の偏光状態を複数の偏光状態に制御可能であって、前記第1の光パルスを受けてその偏光状態が制御された第2の光パルスを出射する偏光制御器(2)と、該第2の光パルスを第1のポートで受けて第2のポートを通して被測定光ファイバ(4)に導くとともに、該被30測定光ファイバからの後方散乱光を前記第2のポートで受けて第3のポートから出射する光結合器(3)と、前記第3のポートから出射された後方散乱光を受けて、所定時間間隔毎に当該所定時間に受けた後方散乱光の偏光状態を表すストークスパラメータを出力する偏光状態測定部(5)と、

該偏光状態測定部からの前記ストークスパラメータを受けて、その時系列データを記憶するとともに、前記第2の光パルスの複数の偏光状態にそれぞれ対応する複数の時系列データを用いて、ジョーンズ行列の時系列データ 40を演算するジョーンズ行列演算部(6)と、

該ジョーンズ行列演算部からの前記ジョーンズ行列の時系列データを受けて、被測定光ファイバの偏光特性を表すパラメータの時系列データを演算し記憶するとともに、前記第1の光パルスの互いに異なるキャリア周波数にそれぞれ対応する2組の前記偏光特性を表すパラメータの時系列データを用いて、前記所定時間間隔の各所定時間に対応する2つの偏光特性を表すパラメータの周波数差分演算を行うことで、前記被測定光ファイバにおける偏波モード分散分布を演算する原波エード分散分布演

2

算部(7)とを備えた光ファイバの偏波モード分散分布 測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、通信線路に光ファイバを利用した通信(以下、「光ファイバ通信」と言う。)の分野において、通信特性、特に通信速度の上限を決定する一要因である偏波モード分散 (PMD: Polarization Mode Dispersion)の、光ファイバに沿った分布を測定する光ファイバの偏波モード分散分布測定方法及び装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年のインターネット利用者の増加を一 因とする通信量の急増に伴い、光ファイバ通信速度の高 速化が求められている。高速の光ファイバ通信を行う場 合、従来の通信速度では問題にならなかった光ファイバ の有する偏波モード分散が、通信速度の上限を決定する 一因として注目され、その測定法の研究や測定装置の開 発が盛んに行われている。特に、既に敷設された光ファ イバを利用して高速通信を行うために、光ファイバに沿 った偏波モード分散分布の測定装置への要求が高まって いる。なぜなら、偏波モード分散分布を測定した結果、 その周辺部分と比較して高い偏波モード分散を有すると 診断された箇所の光ファイバを、近年の製造技術の進歩 により製造可能となった偏波モード分散を低く抑えた光 ファイバと交換することで、光ファイバ全体を新たに敷 設する場合と比較して低コストで高速通信が可能となる からである。

【0003】偏波モード分散は、光ファイバ内で光が閉じ込められるコアの楕円化(真円からのずれ)や、コアを囲むクラッドに対するコアの偏心により発生することが以下に挙げる文献 1、文献 2 において示されており、近年の製造技術の進歩により、偏波モード分散を低く抑えた光ファイバも製造可能となってきている。また、逆に光ファイバ通信の初期段階で敷設され、現在も使用されている光ファイバについては、当時の製造技術から考えて、光ファイバに沿った偏波モード分散は均一ではなく大小の分布を持つことが予測される。

文献 1 岡本勝就「光ファイバの伝搬特性」O plus E, vol.21, no.5, pp.570—576 , 1999

文献2 岡本勝就「光ファイバの分散の諸要因」O plus E, vol.21, no.6, pp.706--714 , 1999

【0004】 偏波モード分散測定に係わる従来技術については、以下に示す文献3にまとめられており、大別して時間領域法と周波数領域法に分類される。

文献3 波平宜敬「光ファイバ及び光部品の各種偏波モード分散(PMD) 測定法の比較」,信学技法、OCS99-42,pp.7-12,1999

数差分演算を行うことで、前記被測定光ファイバにおけ 【0005】時間領域法は、発光スペクトルの広い光源 る偏波モード分散分布を演算する偏波モード分散分布演 50 を利用した干渉計測法である。光源の発光スペクトル幅

を Δ f として、該光源からの出力光と光路長差可変のマイケルソン型干渉系を利用して遅延時間差を付与した直交 2 偏波光を用意する。該直交 2 偏波光を被測定光ファイバの一端面より入射し、該被測定光ファイバを伝搬、通過し、該被測定光ファイバの他の端面より出射された光を、方位角45度に設定した偏光子を通過させ、通過光量を光検出器で測定する。方位角を45度に設定したことで、前記直交 2 偏波間の干渉光強度が測定される。前記直交 2 偏波間には、前記被測定光ファイバより出射された時点において、前記マイケルソン型干渉系により付与された遅延時間差 でと、前記被測定光ファイバの有する偏波モード分散、すなわち直交 2 偏波間の遅延時間差での和 τ + τ。が付与されている。

【0006】発光スペクトル幅 Δ fを有する光源からの出力光は、 $1/\Delta$ f以上の遅延時間差を付与されると可干渉性を失う、すなわち、遅延時間差を変化させても干渉光強度が変化しなくなるという性質を持つ。なぜなら周波数fの単色光による干渉光強度は、遅延時間差 τ を変化させると τ =0で最大値を取り周期1/fで振動することから、発光スペクトル幅 Δ fの光を用いた場合に 20は周期の異なる振動が重畳される結果、干渉光強度は τ =0の近傍を除き一様になるからである。

【0007】したがって、前記マイケルソン型干渉系によって付与される遅延時間差 τ を変化させると、 $|\tau+\tau_{\rm p}|<1/\Delta$ f (| | は絶対値を表し、 $|\tau+\tau_{\rm p}|$ は ($\tau+\tau_{\rm p}$) の絶対値)の条件が満たされる場合に限り、 τ の変化に応じて、前記偏光子の通過光量に振動が現れる。前記偏光子通過光量の振動振幅が最大となる $|\tau|$ が被測定光ファイバの偏波モード分散を与える。以上説明したように、時間領域法においては被測定光ファイバの偏波モード分散を、測定に用いる光源の発光スペクトル幅の逆数 $1/\Delta$ f の精度で測定可能である。

【0008】周波数領域法は、周波数可変光源と偏光解析器を利用した偏波モード分散測定法である。図4に周波数領域法による偏波モード分散測定装置の構成図を示す。周波数可変光源11からの出力光を被測定光ファイバ4の一端面4aより入射し、該被測定光ファイバ4を伝搬、通過し、該被測定光ファイバ4の他の端面4bより出射された光の偏光状態の周波数特性、すなわち被測定光ファイバ4への入射光周波数を変化させた場合の出40射偏光状態の変化を、偏光解析器を用いて解析する。【0009】周波数領域法には、偏光解析の手法により、固定アナライザ法、ポアンカレ球法、ジョーンズ行列法がある。固定アナライザ法では、被測定光ファイバ4からの出射光を方位角固定の偏光子(検光子)81を通過させた後の光量を光検出器82で測定し、該光量の周波数特性より偏波モード分散を算出する。なお、周波

数可変光源11と光検出器を組合せ、周波数可変光源11の周波数を掃引して偏光子通過光量の周波数特性を得るかわりに、周波数可変光源11を発光スペクトルの広い光源、光検出器82を光スペクトラムアナライザにそれぞれ置き換えて、偏光子通過光量の周波数特性をまとめて測定した結果より偏波モード分散を算出する方法もまた固定アナライザ法と呼ばれる。

【0010】ポアンカレ球法、ジョーンズ行列法では、 被測定光ファイバ4からの出射光を、光分岐器、偏光 子、4分の1波長板から構成されるストークスアナライ ザ83を通過させ、該ストークスアナライザ83からの 複数個の出力光量を光検出器84で測定する。該測定さ れた複数個の光量は、前記出射光の偏光状態を表すスト ークスパラメータと呼ばれる。ポアンカレ球法では、ス トークスパラメータがポアンカレ球上で描く軌跡の周波 数特性より偏波モード分散を算出する。ジョーンズ行列 法では、被測定光ファイバ4への入射光偏光状態を切り 替えて測定されたストークスパラメータを用いてジョー ンズ行列演算部9において算出されるジョーンズ行列要 紫の周波数特性より偏波モード分散を算出する。入射光 偏光状態の切り替えは、前記周波数可変光源11と被測 定光ファイバ4の入射側端面4aとの間に挿入された偏 光制御器2により実施される。

【0011】本願発明の偏波モード分散分布測定法はジョーンズ行列法との関連が深いので、以下にジョーンズ行列法における偏波モード分散算出過程を説明する。光の偏光状態の変換を行う光部品の入出力特性を表現し解析するのに用いられるのがジョーンズ行列である。光部品への入射光、光部品からの出射光の偏光状態を2次元のジョーンズベクトル、ベクトルル、ベクトルレ(数1以下の数式中ではベクトル量を太字で表す。u、v以外の文字についても同じ)でそれぞれ表すとき、2行2列の行列Uが該光部品のジョーンズ行列であるとは次の関係式が成り立つことである。

【0012】 【数1】

 $v = Uu \tag{1}$

【0013】偏波モード分散の測定対象である光ファイバの場合、伝搬損失の偏光状態依存性(偏波依存損失)を無視できるので、対応するジョーンズ行列Uは行列式1のユニタリー行列となり次の関係式を満足する。ここで*は複素共役、†はエルミート共役をそれぞれ表す。また光の角周波数をωとし、Uの行列要素がωの関数であることを明示した。

[0014]

【数2】

$$U = \begin{pmatrix} u(\omega) & v(\omega) \\ -v^*(\omega) & u^*(\omega) \end{pmatrix}, \quad UU^{\dagger} = U^{\dagger}U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
特に $|u|^2 + |v|^2 = 1$ (2)

【0015】被測定光ファイバの偏光変換特性を表すジ ョーンズ行列Uは、行列要素 u(ω)、ν(ω)それぞ れの実部、虚部の内の3つが決まれば、他の1つは関係 式(2) より決定される。したがって、3種類の異なる偏 10 【0016】 光状態を有する入射光を用いた場合の出射偏光状態をそ れぞれ測定することにより、関係式(1)を満足するUが*

*決定される。Uを決定する際には、実測されるストーク スパラメータSo , S1 , S2 , S3 を用いて(右上添 字のtは転置を表す。)、

【数3】

$$\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3)^t = (S_1/S_0, S_2/S_0, S_3/S_0)^t \tag{3}$$

【0017】で定義される規格化ストークスベクトル、 **%**[0018] ベクトルsと、やはり出射偏光状態を表すジョーンズベ 【数4】 クトル、ベクトルッとが、アを実数として

$$oldsymbol{v} = rac{\exp(i\gamma)}{\sqrt{2(1+s_1)}} \left(egin{array}{c} 1+s_1 \ s_2+is_3 \end{array}
ight)$$
 ,

$$\lim_{s_1 \to -1} v = \exp(i\gamma) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

【0019】なる関係で結ばれることを利用する。関係 ★の帰結である。 式(4) はジョーンズベクトル、ベクトルv=(a,b)[0020] t によるストークスパラメータの表現式(5) より(s2 【数5】 +is3)/(1+s1)=b/aが成り立つことから★30

$$S_0 = |a|^2 + |b|^2$$
, $S_1 = |a|^2 - |b|^2$,
 $S_2 = ab^* + a^*b$, $S_3 = i(ab^* - a^*b)$ (5)

【0021】条件式(2) よりジョーンズ行列Uを、実数 ☆【0022】 値を取るパラメータ Θ , ϕ , ψ を用いて以下のように表 【数6】 示する。

$$U = \begin{pmatrix} \cos \Theta \exp \left(\frac{i(\phi + \psi)}{2}\right) & \sin \Theta \exp \left(\frac{i(\phi - \psi)}{2}\right) \\ -\sin \Theta \exp \left(\frac{-i(\phi - \psi)}{2}\right) & \cos \Theta \exp \left(\frac{-i(\phi + \psi)}{2}\right) \end{pmatrix}$$
(6)

【0023】被測定光ファイバへの入射偏光状態を、 ◆ [0024] A:水平偏光、B:垂直偏光、C:45度直線偏光と選 【数7】 ぶ。各入射偏光状態に対応するジョーンズベクトルは ◆

$$u_A = (1, 0)^t, u_B = (0, 1)^t, u_C = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$$
 (7)

【0025】と表される。各入射偏光状態に対し実測さ *【0026】 れるストークスパラメータに基づく規格化ストークスペ 【数8】 クトルを *

$$\boldsymbol{s}_{A} = \left(s_{1}^{A}, s_{2}^{A}, s_{3}^{A}\right)^{t}, \ \boldsymbol{s}_{B} = \left(s_{1}^{B}, s_{2}^{B}, s_{3}^{B}\right)^{t}, \ \boldsymbol{s}_{C} = \left(s_{1}^{C}, s_{2}^{C}, s_{3}^{C}\right)^{t}$$
(8)

【0027】と置くと、式(1),(4),(6)より入射偏 ※【0028】 光状態A,Bに対して次式を得る。 ※ 【数9】

$$\frac{\exp(i\gamma_A)}{\sqrt{2(1+s_1^A)}} \begin{pmatrix} 1+s_1^A \\ s_2^A+is_3^A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\Theta \exp\left(\frac{i(\phi+\psi)}{2}\right) \\ -\sin\Theta \exp\left(\frac{-i(\phi-\psi)}{2}\right) \end{pmatrix}$$
(9)

$$\frac{\exp(i\gamma_B)}{\sqrt{2(1+s_1^B)}} \begin{pmatrix} 1+s_1^B \\ s_2^B+is_3^B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \star & \star & \{\pm 1 \ 0\} \\ \sin \Theta & \exp\left(\frac{i(\phi-\psi)}{2}\right) \\ \cos \Theta & \exp\left(\frac{-i(\phi+\psi)}{2}\right) \end{pmatrix}$$
(10)

$$\cos\Theta = \sqrt{\frac{1+s_1^A}{2}}, \ \gamma_A = \frac{\phi + \psi}{2},$$

$$\sin\Theta = \sqrt{\frac{1+s_1^B}{2}}, \ \gamma_B = \frac{\phi - \psi}{2}$$
(11)

【0032】が成り立ち、したがって

30◆【数12】

[0033]

$$\Theta = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1 + s_1^B}{1 + s_1^A}}, \tag{12}$$

 $\exp(-i\phi) = -\frac{s_2^A + is_3^A}{\sqrt{(1+s_1^A)(1+s_1^B)}} = \frac{s_2^B + is_3^B}{\sqrt{(1+s_1^A)(1+s_1^B)}}$ (13)

【0035】を得る。次に、 $t = tan\Theta$, $x^2 = ex$ ※【0036】 $p(-i\phi)$, $y^2 = exp(-i\psi)$ と置くと、入射 【数14】 偏光状態Cに対して、 ※

$$\frac{s_2^C + is_3^C}{1 + s_1^C} = \frac{-txy^{-1} + xy}{x^{-1}y^{-1} + tx^{-1}y} = \frac{-tx^2 + x^2y^2}{1 + ty^2}, \ \ \sharp \ \ \emptyset$$

$$\exp(-i\psi) = y^2 = \frac{\xi + tx^2}{x^2 - t\xi}, \ \ \sharp \ \ \xi = \frac{s_2^C + is_3^C}{1 + s_1^C}$$

$$(14)$$

【0037】式(12)、(13)、(14)よりジョーンズ行列を★50★表すパラメータΘ, φ, ψが、3種類の入射偏光状態に

対し実測されるストークスベクトルを用いて求められ た。

【0038】ジョーンズ行列法による偏波モード分散測 定法は文献4で提案された主偏光状態(Principal state s of polarisation)の概念に基づいている。

文献4 C.D.Poole and R.E.Wagner, ``Phenomenologic al approach to polarisation dispersion in long sin gle-mode fibers, 'Electronics Letters, vol.11, n o.19, pp.1029-1030, 1986

*の入射光の偏光状態であって、入射光周波数を変化させ ても、光ファイバを伝搬し出射された光の偏光状態が変 化しない状態」と定義される。以下、主偏光状態にて被 測定光ファイバに入射された場合の出射偏光状態もまた 主偏光状態と呼ぶことにする。

【0039】今、出射偏光状態の周波数依存性を考察す るために、式(1)の両辺を角周波数で微分し次式を得

[0040]

文献4によると主偏光状態とは、「被測定光ファイバへ*10 【数15】

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\omega} = \left(\frac{dU}{d\omega}\mathbf{u} + U\frac{d\mathbf{u}}{d\omega}\right) = \frac{dU}{d\omega}U^{-1}\mathbf{v} = \frac{dU}{d\omega}U^{\dagger}\mathbf{v} = D\mathbf{v},$$

$$\uparrow c \uparrow c \downarrow D = \frac{dU}{d\omega}U^{\dagger} \tag{15}$$

【0041】ここで入射偏光状態は周波数無依存としd (ベクトルu)/dω=0と置いた。着目する角周波数 をω₀ とし、ω-ω₀ を改めてωと置いて角周波数ω= 0の近傍で考察する。出射偏光状態ベクトルャ=ベクト※20 【数16】

**ル $v(\omega)$ のテーラー展開を ω の一次の項までとり、関 係式(15)を用いると次式を得る。

[0042]

$$v(\omega) = v(0) + \frac{dv}{d\omega} \bigg|_{\omega} \omega = v(0) + D(0)v(0)\omega$$
 (16)

【0043】 入を任意の複素数としてベクトルッと入べ クトルマとが同一の偏光状態を表すことより、ベクトル $v(\alpha)$ が主偏光状態であるためにはベクトルv(0)がD=D(0)の固有ベクトルであればよいことがわか★ **★る。すなわち** [0044]

【数17】

$$D\mathbf{v}(0) = \lambda \mathbf{v}(0)$$
 ならば $\mathbf{v}(\omega) = (1 + \lambda \omega)\mathbf{v}(0)$ (17)

【0045】より、出射偏光状態は周波数無依存、した 30☆ート行列という性質を用いる。先ず、ジョーンズ行列U がって主偏光状態となる。

【0046】以上より、ジョーンズ行列法による偏波モ ード分散の算出は行列Dの固有値問題に帰着された。偏 波モード分散の算出には、行列 i Dが対角和0のエルミ☆ のユニタリー性を表す関係式UU右上添字 † = I (単位 行列)を周波数微分して得られる関係を利用して

[0047]

【数18】

$$(iD)^{\dagger} = -iU\frac{dU^{\dagger}}{d\omega} = i\frac{dU}{d\omega}U^{\dagger} = iD \tag{18}$$

【0048】より行列iDはエルミート行列である。次 ◆でも表した。 に行列iDの対角和Tr (iD)は、以下の計算と関係 40 【0049】

式(2) より0となる。ただし角周波数ωによる微分を 🍑

$$\operatorname{Tr}(iD) = i\operatorname{Tr}\left(\frac{dU}{d\omega}U^{\dagger}\right) = i\operatorname{Tr}\left(\begin{pmatrix} u' & v' \\ -(v^{*})' & (u^{*})' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u^{*} & -v \\ v^{*} & u \end{pmatrix}\right)$$

$$= i\left(u'u^{*} + v'v^{*} + u(u^{*})' + v(v^{*})'\right)$$

$$= i\frac{d}{d\omega}\left(|u|^{2} + |v|^{2}\right) = 0 \tag{19}$$

【0050】以上示したi Dの性質から、i Dの固有値 *2列の行列Xの固有値の積はXの行列式det(X)に等しい は で を 実数として 生 で と 置くことができる。 一般に 2 行 * 50 という性質を使うと

8/15/06, EAST Version: 2.1.0.14

1 2

$$(+\tau)(-\tau) = -\tau^{2} = \det\left(i\frac{dU}{d\omega}U^{\dagger}\right) = \det\left(i\frac{dU}{d\omega}\right)\det\left(U^{\dagger}\right)$$
$$= \det\left(i\frac{dU}{d\omega}\right) = -\left(|u'|^{2} + |v'|^{2}\right) \tag{20}$$

【0052】したがってDの固有値を±i をとして

※【数21】

[0053]

$$\pm i\tau = \pm i\sqrt{\left|u'\right|^2 + \left|v'\right|^2} \tag{21}$$

【0054】が得られた。固有値±i τに対応する固有 ベクトルをベクトル×右下添字±(複合同順)とする と、エルミート行列の異なる固有値に対応する固有ベク トルは互いに直交するという性質から、ベクトル×右下 添字+、ベクトル×右下添字-は互いに直交する。そこ で±i τ,ベクトル×右下添字±を式(17)に代入して、★ ★被測定光ファイバの出射側端面において互いに直交する 主偏光状態を表すジョーンズベクトル、ベクトルッ右下 添字±(ω)として

[0055]

【数22】

$$\mathbf{v}_{\pm}(\omega) = (1 \pm i\tau\omega)\mathbf{x}_{\pm} = \exp(\pm i\tau\omega)\mathbf{x}_{\pm}$$
 (22)

【0056】が得られる。被測定光ファイバの偏波モード分散で。は、互いに直交する主偏光状態間の遅延時間 (位相の角周波数による微分値)の差として与えられる☆ ☆ので、式(21)、(22)より 【0057】

【数23】

$$\tau_{\rm P} = 2\tau = 2\sqrt{|u'|^2 + |v'|^2} \tag{23}$$

【0058】として偏波モード分散で、が算出される。 【0059】以上説明した算出過程より、ジョーンズ行列法における偏波モード分散測定は次の手順にて実施される。

〔第1段〕 角周波数ωの光を用いて、被測定光ファイバの偏光特性を表すジョーンズ行列U(ω)を求める。 具体的には、3種類の入射偏光状態に対する出射ストークスベクトルをストークスアナライザを用いて測定した 結果よりU(ω)を算出する。

〔第2段〕 角周波数 $\omega + \Delta \omega$ の光を用いて〔第1段〕 と同様の測定、演算を行い、 $U(\omega + \Delta \omega)$ を求める. 〔第3段〕 前段までの測定、演算結果を用いて、u' $= (u(\omega + \Delta \omega) - u(\omega)) / \Delta \omega$, v' = (v ◆ (ω+Δω) - v (ω)) / Δωによりu′, v′を算出し、式(23)より偏波モード分散τ。を算出する。

【0060】従来の技術の最後に、以上説明してきたジョーンズ行列法と、ジョーンズ行列法と同様に被測定光ファイバの出射側端面においてストークスベクトルを測定し、入射光周波数を変化させたときストークスベクトルがポアンカレ球面上で描く軌跡より偏波モード分散を算出するポアンカレ球法との関連を説明する。先ず、ジョーンズベクトル、ベクトルv=(a,b)・と、ストークスパラメータSi,i=0,1,2,3との間の次の関係式から出発する。式(5)を利用すると

[0061]

【数24】

$$vv^{\dagger} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (a^* b^*) = \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} S_0 + S_1 & S_2 - iS_3 \\ S_2 + iS_3 & S_0 - S_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (S_0 I + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{S})$$
(24)

【0062】を得る。I は単位行列、ベクトルS=(S₁, S₂, S₃)であり、ベクトル σ は次式で定義され、ベクトル σ ・ベクトルS= σ 1 S₁ + σ 2 S₂ + σ *

*3 S3 である。

[0063]

【数25】

$$\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \right)$$
 (25)

【0064】式(24)の最左辺ベクトルν・ベクトルν右 *【0065】 上添字†を角周波数ωで微分し、式(15)、(24)を利用す 【数26】 ると *

$$\frac{d (\boldsymbol{v} \boldsymbol{v}^{\dagger})}{d\omega} = \frac{d\boldsymbol{v}}{d\omega} \boldsymbol{v}^{\dagger} + \boldsymbol{v} \frac{d\boldsymbol{v}^{\dagger}}{d\omega} = D \boldsymbol{v} \boldsymbol{v}^{\dagger} - \boldsymbol{v} \boldsymbol{v}^{\dagger} D$$

$$= [D, \boldsymbol{v} \boldsymbol{v}^{\dagger}] = \frac{1}{2} [D, \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{S}] \tag{26}$$

【0066】を得る。[A, B]は行列A, Bの交換子 ※【0067】 AB-BAを表す。一方、式(24)の最右辺からは、光量 【数27】 を表すS₀は周波数無依存と仮定して次式を得る。 ※

$$\frac{1}{2}\frac{d}{d\omega}\left(S_0I + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{S}\right) = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\sigma} \cdot \frac{d\boldsymbol{S}}{d\omega}\right) \tag{27}$$

【0068】以上より次の関係式が得られた。

20★【数28】

[0069]

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \frac{d\boldsymbol{S}}{d\omega} = [D, \, \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{S}] \tag{28}$$

【0070】ジョーンズ行列法の説明で述べたようにi ☆【0071】 Dは対角和0のエルミート行列であったから、a, b, cを実数として ☆ 【数29】

【0072】と表される。すると式(28)の右辺は、公式 ◆トルA×ベクトルB)を用いて (ベクトルσ・ベクトルA) (ベクトルσ・ベクトル 【0073】 【数30】

$$[D, \sigma \cdot S] = i[\sigma \cdot D, \sigma \cdot S]$$

$$= i\{D \cdot S + i\sigma \cdot (D \times S) - S \cdot D - i\sigma \cdot (S \times D)\}$$

$$= 2\sigma \cdot (S \times D)$$
(30)

【0074】と表されるので、式(28)、(30)より *【数31】 【0075】 *

$$\frac{dS}{d\omega} = S \times \Omega, \ \text{ttl} \ \Omega = 2D = (2a, 2b, 2c) \tag{31}$$

【0076】を得る。ベクトル Ω =(0,0,1ベクトル Ω |)と成分表示される座標系で、式(31)を成分毎に書き下すと、被測定光ファイバへの入射光周波数を変化させたとき、光ファイバ出射端面で測定されるストークスベクトルは、ポアンカレ球面上でベクトル Ω を回転軸

※がわかる。さらに式(31)は、ベクトルΩに平行、または 反平行なストークスベクトルに対応する出射偏光状態 は、入射光周波数を変化させても変化しないことを含意 し、これら2つの偏光状態が、文献4で導入された互い に直交する2つの主偏光状態に相当している。

とする周期 $2\pi/$ |ベクトル Ω |の歳差運動を行うこと%50 【0077】ポアンカレ球法は、被測定光ファイバへの

入射光周波数を変化させたとき、光ファイバ出射端面で 測定されるストークスベクトルの行う歳差運動の周期の 逆数 | ベクトルΩ | を被測定光ファイバの有する偏波モ ード分散とする測定法であり、この偏波モード分散値 | ベクトルΩ | が、ジョーンズ行列法で得られる互いに直* * 交する主偏光状態間の遅延時間差としての偏波モード分散と一致することは次の計算により示される。

16

【0078】 【数32】

(Poincaré球法 による偏波モード分散) = $|\Omega|$

$$= 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$= 2\sqrt{\det(D)} = 2\sqrt{\det\left(\frac{dU}{d\omega}U^{\dagger}\right)} = 2\sqrt{|u'|^2 + |v'|^2}$$

$$= (\text{Jones行列法による偏波モード分散}) \tag{32}$$

【0079】原理的には同一の偏波モード分散を与えることが示されたポアンカレ球法とジョーンズ行列法の実用面での優劣を比較すると、ポアンカレ球法では被測定光ファイバへの入射偏光状態の切替えは不要であり、ジョーンズ行列法よりも装置構成は簡略化される。一方、測定されたストークスパラメータより偏波モード分散を演算する手続きについては、ポアンカレ球法で演算されるストークスベクトルの行う歳差運動の周期については、ストークスベクトルの軌跡に不連続性等が現れる場合への対処法が不明確であるのに対し、ジョーンズ行列法はジョーンズ行列要素の周波数差分演算として明確化されている。

[0080]

【発明が解決しようとする課題】以上説明してきた従来の偏波モード分散測定法に関連して、2つの解決すべき課題を指摘できる。第1の課題は、被測定光ファイバの片側の端面に光源、光検出器を配置し、被測定光ファイバを往復した光を検出する装置構成(配置)をとりながらも(以下、本装置構成(配置)を反射型装置と言う。)、被測定光ファイバを透過した光に対する偏波モード分散を測定可能とすることである。従来の偏波モー※

※ド分散測定法では、被測定光ファイバの片側の端面に光源、他の端面に光検出器を配置するので(従来の装置構成を透過型装置と言う。)、光ファイバ通信速度の上限に直接関与する被測定光ファイバ透過光に対する偏波モード分散を測定可能である。しかし、実際に敷設された光ファイバにおける偏波モード分散を測定する場合に、透過型装置は遠く隔てられた2点に光源、光検出器を配

演算する手続きについては、ボアンカレ球法で演算され 20 透過型装置は遠く隔てられた2点に光源、光検出器を配るストークスペクトルの行う歳差運動の周期について 置する必要があるため非実用的である。

【0081】反射型装置を実現困難にしている問題点は、反射型装置において測定される偏波モード分散値 τ R の1/2が、目的とする被測定光ファイバの透過光に対する偏波モード分散値 τ D。とは必ずしも一致しない点である。一般に τ R 1/20 年1/20 年1/20 年1/20 日本である。一般に τ R 1/20 日本である。一般に τ R 1/20 日本である。 τ R 1/20 日本であると、 τ R 1/20 日本である。 τ R 1/2

[0082]

【数33】

$$T = \begin{pmatrix} P & Q \\ -Q^* & P^* \end{pmatrix} = U^t U = \begin{pmatrix} u & -v^* \\ v & u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & v \\ -v^* & u^* \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} u^2 + (v^*)^2 & 2i \operatorname{Im}(uv) \\ 2i \operatorname{Im}(uv) & (u^*)^2 + v^2 \end{pmatrix}$$
(33)

【0083】 ジョーンズ行列法によれば、式(23)より τ * u v とおいて $R = 2\sqrt{(|P^-|^2 + |Q^-|^2)}$, $\tau_0 = 2\sqrt{(|Q^-|^2 + |Q^-|^2)}$ 【0084】 u $-|^2 + ||v^-||^2$)である。 $z_1 = u^-v$, $z_2 = \star$ 【数34】

$$|P'|^{2} = 4 |uu' + v^{*}(v^{*})'|^{2}$$

$$= 4 (|u'|^{2} + |v'|^{2} - |z_{1}|^{2} - |z_{2}|^{2} + 2\operatorname{Re}(z_{1}z_{2}))$$

$$|Q'|^{2} = 4 (\operatorname{Im}(z_{1}) + \operatorname{Im}(z_{2}))^{2}$$
故に $|P'|^{2} + |Q'|^{2} = 4 (|u'|^{2} + |v'|^{2} - \operatorname{Re}^{2}(z_{1}) - \operatorname{Re}^{2}(z_{2}) + 2\operatorname{Re}(z_{1})\operatorname{Re}(z_{2}))$

$$= 4 (|u'|^{2} + |v'|^{2} - \operatorname{Re}^{2}(u'v - uv'))$$
(34)

【0085】したがって

10*【数35】

[0086]

$$\tau_{R} = 2\sqrt{|P'|^{2} + |Q'|^{2}}$$

$$= 2 \cdot 2\sqrt{|u'|^{2} + |v'|^{2} - \operatorname{Re}^{2}(u'v - uv')} \le 2\tau_{P}$$
(35)

【0087】であり、 τ_R $/2=\tau_P$ となるのはRe(u^-v) =Re(uv^-) の場合に限ることが示された。反射型装置で演算されるジョーンズ行列Tの1行2列要素 2i Im(uv) からはuvの実数部の情報が欠落しているので、ジョーンズ行列法に基づく限り、式(35)の左辺値 τ_R から τ_P は演算不可能である。

【0088】解決すべき第2の課題は、被測定光ファイバの偏波モード分散分布測定を可能にすることである。 従来の技術の冒頭でも述べたように、既に敷設された光ファイバを利用して高速通信を可能にするためには、敷設された光ファイバに沿った偏波モード分散分布を測定し、周辺部と比較して高い偏波モード分散値を有すると診断された箇所の光ファイバを、最近の製造技術の進歩により製造可能となった偏波モード分散値を低く抑えた光ファイバと交換するのが、コスト面で有利である。ところが、従来の偏波モード分散測定法では被測定光ファイバ全体の偏波モード分散値が得られるのみであり、被測定光ファイバに沿った偏波モード分散分布を測定することは不可能であった。

【0089】本発明の目的は、被測定光ファイバを複数個の波長板の直列接続としてモデル化し、各波長板の偏光特性を表すパラメータ値を、光ファイバの伝搬損失や後方散乱特性分布の測定装置として実用化されている時間領域反射測定装置(OTDR: Optical Time Domain Reflectometer)を利用して測定、および演算することにより、以上述べてきた偏波モード分散測定法に関する2つの課題を解決した偏波モード分散分布測定方法及び装置を提供することである。

[0090]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するために、本発明の偏波モード分散分布測定方法は、被測定光ファイバの入射端に異なる偏光状態を有する光パルスを各々入射し、該入射端と同一の端面側に設けたストークスアナライザを用いて、各々の入射光パルスに対応す※50

※る前記被測定光ファイバからの後方散乱光の偏光状態を ストークスパラメータの時系列データとして測定し、該 測定された異なる入射偏光状態に対応するストークスパ ラメータの時系列データを用いて、前記被測定光ファイ バの偏光特性を記述するジョーンズ行列の時系列を演算 し、該演算されたジョーンズ行列の時系列を用いて、前 記被測定光ファイバの偏光特性を表すパラメータの前記 被測定光ファイバに沿った分布を演算する一連の手続き を、前記被測定光ファイバの入射端にキャリア周波数の 互いに異なる2つの光パルスを入射して行い、各々のキ ャリア周波数を有する入射光パルスに対応して演算され た前記被測定光ファイバの偏光特性の分布を表すパラメ ータを用いて差分演算を行うことにより、前記被測定光 ファイバを透過する光に対応する偏波モード分散の前記 被測定光ファイバに沿った分布を測定することとしてい る。

【0091】また、本発明の偏波モード分散分布測定方 法は、キャリア周波数の互いに異なる光パルスの出射が 可能であって、第1の光パルスを出射する光パルス発生 器と、出射光の偏光状態を複数の偏光状態に制御可能で あって、前記第1の光パルスを受けてその偏光状態が制 御された第2の光パルスを出射する偏光制御器と、該第 2の光パルスを第1のポートで受けて第2のポートを通 して被測定光ファイバに導くとともに、該被測定光ファ イバからの後方散乱光を前記第2のポートで受けて第3 のポートから出射する光結合器と、前記第3のポートか ら出射された後方散乱光を受けて、所定時間間隔毎に当 該所定時間に受けた後方散乱光の偏光状態を表すストー クスパラメータを出力する偏光状態測定部と、該偏光状 態測定部からの前記ストークスパラメータを受けて、そ の時系列データを記憶するとともに、前記第2の光パル スの複数の偏光状態にそれぞれ対応する複数の時系列デ ータを用いて、ジョーンズ行列の時系列データを演算す るジョーンズ行列演算部と、該ジョーンズ行列演算部か

20

らの前記ジョーンズ行列の時系列データを受けて、被測定光ファイバの偏光特性を表すパラメータの時系列データを演算し記憶するとともに、前記第1の光パルスの互いに異なるキャリア周波数にそれぞれ対応する2組の前記偏光特性を表すパラメータの時系列データを用いて、前記所定時間間隔の各所定時間に対応する2つの偏光特性を表すパラメータの周波数差分演算を行うことで、前記被測定光ファイバにおける偏波モード分散分布を演算する偏波モード分散分布演算部とを備えている。

【0092】〔作用〕被測定光ファイバの片方の端面に 10 光源と光検出器を配置する反射型装置による偏波モード 分散分布測定の実施手順を、以下の2段階で説明する。

〔第1段〕 被測定光ファイバのモデル化

〔第2段〕 光ファイバモデルに含まれるパラメータを 測定値より演算

【0093】先ず第1段では、被測定光ファイバを一種の波長板の直列接続としてモデル化する。図3に、PMD分布測定のために仮想的に分割された光ファイバモデルを示す。(k)番目の光ファイバ区間は、偏光特性を表*

* すパラメータ τ_k , ϕ_k , θ_k で特徴付けられる一種の 波長板としてモデル化されている。各パラメータの物理 的意味を次に示す。

でk: 直交2偏波間の遅延時間差、すなわち偏波モード 分散

φk: 直交 2 偏波間の初期位相差

∂ k : 直交 2 偏波軸 (主軸) の、直前の区間 (k-1) における主軸に対する回転角

【0094】区間(k)における偏光状態の入出力特性を表すジョーンズ行列 SE_k 、すなわち区間(k-1)と接続する側からの入射偏光状態を表すジョーンズベクトル、ベクトルuと、区間(k)を伝搬、通過した後、区間(k+1)と接続する側から出射される偏光状態を表すジョーンズベクトル、ベクトルvとを、関係式ベクトルv= SE_k ・ベクトルuで結び付ける行列を、測定光の角周波数を ω として次式で表す。

【0095】 【数36】

$$SE_{k} = (\psi_{k}) (\theta_{k})$$

$$(\psi_{k}) = \begin{pmatrix} \exp(-i\psi_{k}/2) & 0 \\ 0 & \exp(i\psi_{k}/2) \end{pmatrix}, \ \psi_{k} = \omega \tau_{k} + \phi_{k},$$

$$(\theta_{k}) = \begin{pmatrix} \cos \theta_{k} & -\sin \theta_{k} \\ \sin \theta_{k} & \cos \theta_{k} \end{pmatrix},$$
性質 $(\theta_{k})^{t} = (-\theta_{k})$ を第2段の説明で用いる.

【0096】 SE_k は直交2 偏波間に位相シフト ψ_k を 30% すジョーンズ行列 S_k は、各区間のジョーンズ行列の積付与する波長板の主軸が、直前の区間(k-1)におけ としてる主軸に対し θ_k 回転した場合のジョーンズ行列と見な 【0097】 せる。被測定光ファイバ入力端から区間(k)までを表※ 【数37】 $S_k = SE_k SE_{k-1} \cdots SE_2 SE_1 = SE_k S_{k-1}$ (37)

【0098】で表される。区間(k)において後方散乱され、区間(1)までを逆方向に伝搬して光検出器で検出される光に対応するジョーンズ行列Rk は、Sk を用★

★いて次式で表される。

[0099]

【数38】

$$R_k = S_k^t S_k = S_{k-1}^t \left(S E_k^t S E_k \right) S_{k-1} \tag{38}$$

【0100】以上説明した光ファイバモデルに基づけば、従来の偏波モード分散測定法における解決すべき課題「反射型装置により被測定光ファイバの透過光に対する偏波モード分散分布を測定する手段を提供すること」は、各光ファイバ区間の偏光特性を表すパラメータ値、特に偏波モード分散を意味するではを逐一求める手段を与えることで解決される。なぜなら、ではを始め光ファイバモデルに含まれるパラメータは、光ファイバの透過光に対する物理量として定義されており、かつ、光ファイバ区間毎に異なる値を取り得るからである。

☆【0101】第2段では、第1段で導入した光ファイバ モデルに含まれるパラメータを、光ファイバの伝搬損失 や後方散乱特性分布の測定装置として実用化されている OTDRを利用して測定されたストークスベクトルの時系列 データを用いて演算する。パラメータの演算は、所定の 時刻に測定されたストークスベクトルから演算されるジョーンズ行列の固有値解析に帰着される。

【0102】被測定光ファイバの片方の端面に、所望の キャリア周波数、およびパルス幅を有する光パルスを発 ☆50 生可能な光源と、ストークスベクトルを測定するための

22

ストークスアナライザを配置する。被測定光ファイバの 端面より、所望のキャリア周波数、およびパルス幅を有 する光パルスを入射させると、パルス入射時点を基点と する時刻(経過時間) tにおいてストークスアナライザ で測定されるストークスペクトルは、vを光ファイバ中 の光速として、被測定光ファイバ内部において入射端か らの距離 v t / 2 の位置で後方散乱された光の偏光状態 を与える。 *算〕区間(1)の光ファイバ長を11として、時刻t1 = 211/vにおいて測定されるストークスベクトルより ジョーンズ行列R1を演算する。ジョーンズ行列法の説 明で述べたように、3種類の偏光状態を有するパルス光 を入射した場合の出射ストークスベクトルを測定し、その測定結果よりジョーンズ行列を演算する。R1 は式(36)、(38)より

【0104】 【数39】

【0103】(区間(1) のパラメータ ψ_1 , θ_1 の演 *

$$R_1 = SE_1^t SE_1 = (-\theta_1) (2\psi_1) (\theta_1)$$
(39)

【0105】と表される。最左辺の R_1 は既知(測定値より演算済)だから、最右辺の $(2\psi_1)$ は対角行列、かつ $(-\theta_1)=(\theta_1)^{-1}$ であることに着目すると、 R_1 の固有値、固有ベクトルを演算することで、 ψ_1 は固有値の偏角として、 θ_1 は固有ベクトルの向きとして得られる。なぜなら、一般に 2行2列の行列Xの固有値、固有ベクトルの組を(λ_1 ,ベクトル x_1)、(λ_1 ※

※2,ベクトル×2)とし、固有(列)ベクトル、ベクトル×1,ベクトル×2を並べた行列をP=(ベクトル×1・ベクトル×2)と書くと、行列XはPと、固有値を対角要素に並べた行列の積として次式で表されるからである。

[0106]

【数40】

$$XP = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \ \text{lift} \ X = P\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1} \tag{40}$$

【0107】そこで、与えられた行列 $X \in X = (-\theta)$ (2ψ)(θ)の形に表す θ , ψ の表式を求める。先 ず、左辺Xは行列式1のユニタリー行列、右辺は対称行 列であることに着目すると、Xの行列要素はu, v, $w \star$

★を実数として次式で表される。 【0108】 【数41】

$$X = \begin{pmatrix} u + iv & iw \\ iw & u - iv \end{pmatrix}, \ u^2 + v^2 + w^2 = 1 \tag{41}$$

【0109】Xの固有値はdet(tI-X)=t²- 30☆ψ)と等置してψを得る。 2ut+1=0の解u±√(u²-1)=u±i√(v 【0110】 ²+w²)で与えられるので、これをexp(±2i ☆ 【数42】

$$\psi = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{v^2 + w^2}}{u} \right) \tag{42}$$

$$u + iv - iw \cdot t^{-1} = \exp(2i\psi) \quad \sharp \quad h$$

$$t^{-1} - t = \frac{2}{\tan 2\theta}$$

$$= \frac{2(u + iv) - \exp(2i\psi) - \exp(-2i\psi)}{iw} = \frac{2v}{w}$$

$$\downarrow t t h^{s}$$

$$t \in \theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{w}{v}\right)$$
(43)

【0113】以上より、 $X=(-\theta)(2\psi)(\theta)$ を $*50*満たす<math>\psi$ 、 θ はXの行列要素を用いて式(42)、(43)で表

24

された。

. . .

【0114】(区間(2) のパラメータ ψ_2 , θ_2 の演 算〕区間(1) +区間(2) の光ファイバ長を12 として、 時刻t2 = 212 /vにおいて測定されるストークスベ* *クトルよりジョーンズ行列R2 を演算する。式(38)より [0115] 【数44】

$$R_2 = S_2^t S_2 = S E_1^t \left(S E_2^t S E_2 \right) S E_1 \tag{44}$$

【0116】である。SE1 は既知だから式(36)と合せ **%** {0117} 【数45】

$$(SE_1^t)^{-1}R_2SE_1^{-1} = SE_2^tSE_2 = (-\theta_2)(2\psi_2)(\theta_2)$$
(45)

【0118】を得る。最左辺(SE1 t)-1R2 (SE 」) -1は既知だから、区間(1) と同様の演算、すなわち 最左辺の行列の固有値解析により区間(2) のパラメータ ψ_2 、 θ_2 を得る。

【0119】(区間(k-1) までのパラメータを既知とし て、区間(k)のパラメータ ψ_k , θ_k の演算]区間 (1) から(k) までの各区間の光ファイバ長の総和を 1k ★ ★として、時刻t_k=21k /vにおけるストークスベク トルより演算されるジョーンズ行列Rk と、区間(k-1)までのジョーンズ行列 $S_{k-1} = SE_{k-1} \cdot \cdot \cdot SE$ 1 を用いて

[0120]

【数46】

$$(S_{k-1}^t)^{-1} R_k (S_{k-1})^{-1} = S E_k^t S E_k = (-\theta_k) (2\psi_k) (\theta_k)$$
(46)

【0121】が成り立つ。最左辺は既知であるので、区 20☆ωの光パルスを用いて同様に測定、演算された位相差り 間(1) と同様の演算により ψ_k , θ_k を得る。

【0122】以下同様にして、OTDRを用いて被測定光フ ァイバからの後方散乱光に対し測定されるストークスベ クトルの時系列データを用い、ストークスベクトルより 演算されるジョーンズ行列の固有値解析を行うことで、 被測定光ファイバの偏光特性を表すパラメータの分布が $k(\omega)$, θ_k , k=1, 2, ···が得られた。ここ でパラメータψk は、OTDRで利用する光パルスのキャリ ア角周波数ωに依存することを明示した。一連の測定、 演算を、キャリア角周波数ω+Δωを有する光パルスを 30 用いて実行することで ψ_k (ω+Δω)を求め、 ψ_k = $\omega \tau_k + \phi_k$ と定義されていたから、差分演算 $\tau_k =$ $(\psi_k (\omega + \Delta \omega) - \psi_k (\omega)) / \Delta \omega$ により区間 (k) における偏波モード分散 τ_k を得る。

【0123】以上説明した測定、演算により、一種の波 長板の直列接続としてモデル化した被測定光ファイバの 偏光特性を表すパラメータの分布、特に偏波モード分散 の分布では を求めることが可能となった。なお、以上説 明した演算により求められたジョーンズ行列Sκ、k= 1,2,・・・の積を演算することで被測定光ファイバ 40 全体のジョーンズ行列を求め、従来の技術の欄で説明し たジョーンズ行列法に従って、式(23)を用いて被測 定光ファイバ全体の偏波モード分散を求めることが可能 である。あるいは、被測定光ファイバの全長を1とし て、時刻21/vに測定されるストークスベクトルよ り、被測定光ファイバ全体を往復した光に対するジョー ンズ行列Rを演算し、Rの行列要素を区間(1)のパラ メータ ψ_1 、 θ_1 の演算で説明した式(42)に代入し て、被測定光ファイバにおいて定義される主偏光状態間

 $(\omega + \Delta \omega)$ との周波数差分 $(\psi (\omega + \Delta \omega) - \psi$ (ω))/Δωより、被測定光ファイバ全体の偏波モー ド分散を求めることも可能である。

[0124]

【発明の実施の形態】図1は本発明の偏波モード分散分 布測定方法の実施の形態を示すフローチャート、図2は 本発明の偏波モード分散分布測定装置の実施の形態を示 す構成図である。図1及び図2に基づき発明の実施の形 態を説明する。周波数可変光源11より発生された所望 の角周波数ωを有する連続光を光強度変調器 1 2の光入 力部へ入力し、駆動回路13より発生された所望のパル ス幅を有するパルス信号により前記光強度変調器12を 駆動して、該光強度変調器12の光出力部より、所望の キャリア角周波数ωとパルス幅Δtを有する光パルスP 1を発生させる。該光パルスP1を偏光制御器2の光入 力部へ入力し、該偏光制御器2の光出力部より水平直線 偏光状態を有する光パルスP2を出力させる。前記偏光 制御器2より出力された光パルスP2は光結合器3を介 して被測定光ファイバ4の端面4 aへ入力される。被測 定光ファイバ4の内部において後方散乱され、前記端面 4 a より出力された光は、前記光結合器3を介して偏光 状態測定部5へ入力される。該偏光状態測定部5は入力 光の偏光状態を表すストークスパラメータを出力する。 該出力されたストークスパラメータは、前記光パルス幅 △ tの2倍の時間間隔毎の時系列データとしてジョーン ズ行列演算部6に格納される。時系列データの格納は、 光パルス発生器1からの同期信号を基にした、前記光パ ルスP2が被測定光ファイバ4へ入力された時刻を基点 とし、被測定光ファイバ4の長さから決定される所定の の位相差 ψ (ω)を演算して、キャリア角周波数 ω + $\Delta \Leftrightarrow 50$ 経過時間まで行われる。

【0125】次に、水平直線偏光状態の光パルスを用い て実施した上記測定(図1のStep1)を、前記偏光制御 器2を制御して、垂直直線偏光状態の光パルス、45度 直線偏光状態の光パルスをそれぞれ発生させて行う(そ れぞれ図1のStep 2, Step 3)。

【0126】以上、3種類の偏光状態の光パルスを用い た測定が終了した時点で、ジョーンズ行列演算部6にお いて、該ジョーンズ行列演算部6に格納されているスト ークスパラメータの時系列データを用いて、従来の技術 で述べた手続きにしたがって、式(12)、(13)、(14)より ジョーンズ行列を表すパラメータΘ、φ、ψを求めてジ ョーンズ行列の時系列Rk, k=1,2, ・・・を演算 する(図1のStep4)。次に、該ジョーンズ行列演算部 6で演算されたジョーンズ行列の時系列を用いて偏波モ ード分散分布演算部7により、課題を解決するための手 段の欄で説明した演算手続きにしたがって、被測定光フ ァイバの偏光特性を表すパラメータ ψ_k (ω), θ_k , k=1, 2, · · · を式(42)、(43)により演算して、演 算結果を該偏波モード分散分布演算部7に格納する(図 10Step 4).

【0127】以上説明した一連の測定、および演算の手 続きを、前記周波数可変光源11から発生される連続光 の角周波数を $\Delta \omega$ 変化させて(図1のStep5, Step6) 実行し、得られた偏光特性パラメータψκ (ω+Δω) と、前記偏波モード分散分布演算部7に格納しておいた ψ_{k} (ω)を用いて、該偏波モード分散分布演算部7に おいて周波数差分演算 (ψ_k ($\omega + \Delta \omega$) $-\psi$

κ (ω))/Δωを行い、被測定光ファイバ4における 偏波モード分散分布を表す τ_k , k=1, 2, · · · を 求める(図1のStep7)。

【0128】光パルスP1の発生(光パルス発生器1) は、発明の実施の形態で説明した周波数可変光源11と 光強度変調器12の組合せの他にも、周波数可変光源を パルス信号により駆動し、所望のキャリア周波数、およ びパルス幅を有する光パルスを発生させる手段を用いて もよい。光強度変調器12としては、(1) 電気光学効果 を有する結晶上に光導波路、および変調信号印加電極を 形成し作製された光強度変調器、(2) 音響波により光を ブラッグ (Bragg) 回折させる音響光学変調器、等が用 いられる。 偏光制御器 2としては、(1) 方位角可変の単 40 一偏光子、(2)主軸方位可変の波長板、等が用いられ る。光結合器3としては、ビームスプリッタ、Y分岐型 光導波路、光サーキュレータ、等の光分岐素子が用いら れる。偏光状態測定部5は、複数個の光分岐素子、検光 子、1/4波長板より構成されるストークスアナライザ が用いられる。

【0129】説明した発明の実施の形態では、被測定光 ファイバへの入力偏光状態として、水平直線、垂直直 線、および45度直線偏光状態の3種類を用いている が、互いに異なる任意の3種類の偏光状態を用いた測定 50 106 偏波モード分散演算部

を実施してもよい。また、ストークスパラメータの時系 列データの格納や、ジョーンズ行列の時系列データの演 算は、光パルス幅△tの2倍の時間間隔で実施している が、 Δtの2倍以上の任意の時間間隔で実施してもよ

26

【0130】なお、図1においてStep4で行っているジ ョーンズ行列の時系列Rk、該時系列Rkを用いてのパ ラメータ ψ_k , θ_k の演算は、キャリア角周波数 ω 及び $\omega + \Delta \omega$ についてのそれぞれの第1~3のストークスパ ラメータの時系列データを測定した後に行ってもよい。 [0131]

【発明の効果】本発明は、被測定光ファイバの片方の端 面に光パルスを発生可能な光源と、偏光状態測定装置を 配置した反射型装置構成をとり、光パルスを入力された 被測定光ファイバからの後方散乱光の偏光状態を表すス トークスパラメータの時系列データ、およびストークス パラメータより演算されるジョーンズ行列の時系列デー タを得て、一種の波長板の直列接続としてモデル化した 被測定光ファイバの偏光特性を表すパラメータ、特に偏 波モード分散の分布を、該ジョーンズ行列の時系列デー 夕に対する固有値解析を逐次繰り返す演算手段により演 算することとしたので、敷設された光ファイバを測定対 象とした場合に、被測定光ファイバを透過した光に対す る偏波モード分散測定装置としての実用性を高め、か つ、被測定光ファイバに沿った偏波モード分散分布を測 定可能とした。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の偏波モード分散分布測定方法の実施の 形態を示すフローチャートである。

【図2】本発明の偏波モード分散分布測定装置の実施の 30 形態を示す構成図である。

【図3】本発明の偏波モード分散分布測定方法を説明す るための図である。

【図4】従来の3種類の偏波モード分散測定方法に対応 する測定装置の構成図である。

【符号の説明】

- 光パルス発生器 1
- 偏光制御器 2
- 3 光結合器
- 被測定光ファイバ 4
 - 被測定光ファイバの一端面(入力端、入射側端 面)
 - 4b 被測定光ファイバの他の端面
 - 5 偏光状態測定部
 - ジョーンズ行列演算部 6
 - 偏波モード分散分布演算部
 - 偏光解析器 8
 - ジョーンズ行列演算部
 - 10a 偏波モード分散演算部

(15)

特開2002-48680

28

27

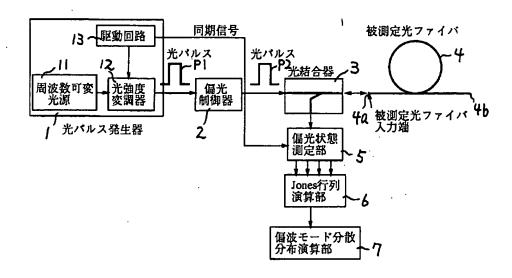
10 c 偏波モード分散演算部 81 検光子(方位角固定の偏光子)

11 周波数可変光源 82 光検出器

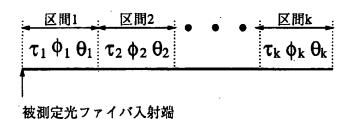
12 光強度変調器 83 ストークスアナライザ

13 駆動回路 84 光検出器

【図2】



【図3】



[偏光特性を表すパラメータ au_k , ϕ_k , θ_k の物理的意味]

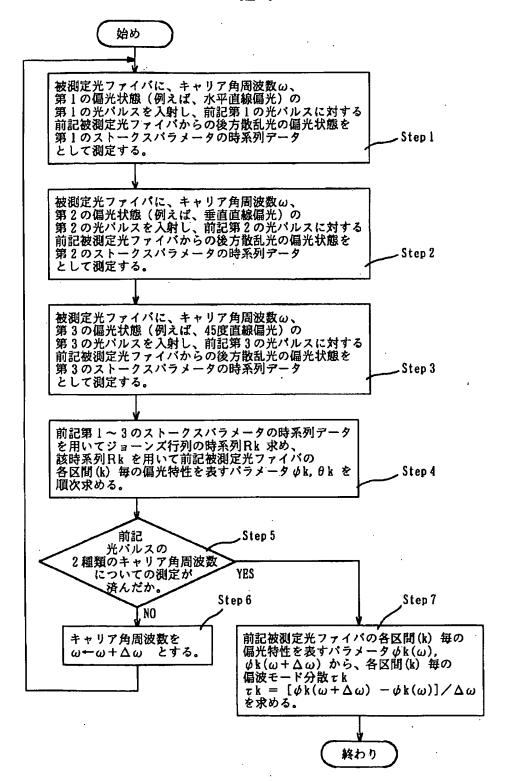
Tk : 直交2偏波間の遅延時間差, すなわち偏波モード分散.

φμ : 直交 2 偏波間の初期位相差.

 θ_k : 直交2偈波軸 (主軸) の,直前の区間 (k-1) における主軸に対する回転角.

. . . .

【図1】



【図4】

